

AVVISO AMMESSI/ESCLUSI- TRASPARENZA

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sede legale in Catania, Zona Industriale, Strada VIII N. 5, cap 95121

c.f. 80054330586- p.i. 02118311006

RUP: Rosario Corrado Spinella_ protocollo.imm@pec.cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE DI UNDI UN "SISTEMA DI DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI PER CELLE SOLARI" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO"

CIG 965106137C

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi, come da verbale seduta amministrativa del 23.03.2023 e del 26.04.2023.

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi:

	Denominazione	Ammesso/Escluso
	DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL	ESCLUSO
	ELETTORAVA SRL	AMMESSO
	KENOSISTEC	AMMESSO

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: **Segreteria IMM di Catania, Tel. 095.5968211.**

Il RUP

Rosario Corrado Spinella